

<별지서식 11 : 규격서>

(연구장비)규격서

품 명	영 문	Scanning Electrochemical Microscope	수 량	1	구분	국내물품()									
	국 문	전기화학적 주사 현미경				국외물품(O)									
모델명	CHI920D														
원산지	미국														
제조 회사	CH Instruments														
주요구성 부분 및 SPECIFICATION															
1. 용도															
상기기기는 전해질내의 시료에 전위에너지 변화를 주어, 이때 나타나는 시료의 전기화학반응에 의한 반응전류변화의 크기를 측정한다.															
2. 세부규격(성능 및 사양)															
A. 특 징															
1. 전기화학 반응이 일어나고 있는 전극과 전해질 계면에서의 현상 연구용이여야 함. 2. 별도의 다른 장비 없이 다양한 전기화학 테크닉을 이용한 실험이 가능하여야 함. 3. 다양한 실험 제어, 그래픽 지원, 데이터 처리, 시뮬레이션 기능 등을 수행할 수 있어야 함. 4. Windows 운영 체계에서 작동하는 시스템이어야 함. 5. 실시간으로 거리에 대한 절대 및 상대값을 표시하여야 함. 6. 시스템은 digital function generator, bipotentiostat, high-resolution data acquisition circuitry, 3차원 nanopositioner, sample/cell holder 등으로 구성되어야 함. 7. 다음의 3가지 작동 모드를 지원하여야 함. : Surface Patterned Conditioning, Probe Scan Curve, and Probe Approach Curve 9. probe 끝이 표면에 닿지 않고 단계 크기를 자동으로 조절하여 빠른 시간에 표면에 probe가 접근할 수 있어야 함.															
B. 규 격															
1. Hardware															
Nanopositioner															
X, Y, Z 분해능 : 1.6 nm with Piezo positioner, closed loop control, 8 nm with stepper motor positioner															
X, Y, Z 전체 거리 : 50 mm															
Bipotentiostat															

Zero resistance ammeter
2- or 3- or 4-electrode configuration
Floating (isolated from earth) or earth ground
최대 전압: ± 10 V for both channels
최대 전류: ± 250 mA continuous (sum of two current channels), ± 350 mA peak
Compliance Voltage: ± 13 V
Potentiostat rise time: < 1 μ s, 0.8 μ s typical
인가 전압 범위 (volts): ± 0.01 , ± 0.05 , ± 0.1 , ± 0.65 , ± 3.276 , ± 6.553 , ± 10
인가 전압 분해능: 0.0015% of potential range
인가 전압 정밀도: ± 1 mV, ± 0.01 % of scale
인가 전압 노이즈: < 10 μ V rms
측정전류 범위: ± 10 pA to ± 0.25 A in 12 ranges
측정전류 분해능: 0.0015% of current range, minimum 0.3 fA
측정전류 정밀도: 0.2% if current range $>= 1e-6$ A/V, 1% otherwise
Input bias current: < 20 pA

Galvanostat

정전류 인가 범위: 3 nA - 250 mA
인가 전류 정밀도: 20 pA $\pm 0.2\%$ if $> 3e-7$ A, $\pm 1\%$ otherwise
인가 전류 분해능: 0.03% of applied current range
측정 전압 범위 (volts): ± 0.025 , ± 0.1 , ± 0.25 , ± 1 , ± 2.5 , ± 10
측정 전압 분해능: 0.0015% of measured range

Electrometer

Reference electrode input impedance: $1e12$ ohm
Reference electrode input bandwidth: 10 MHz
Reference electrode input bias current: $<= 10$ pA @ 25°C
Waveform Generation and Data Acquisition
Fast waveform update: 10 MHz @ 16-bit
Fast data acquisition: dual channel 16-bit ADC, 1,000,000 samples/sec simultaneously
External signal recording channel at maximum 1 MHz sampling rate

Other Features

Automatic and manual iR compensation
Current measurement bias: full range with 16-bit resolution, 0.003% accuracy
Potential measurement bias: ± 10 V with 16-bit resolution, 0.003% accuracy
External potential input
Potential and current analog output
Programmable potential filter cutoff: 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz,
15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
Programmable signal filter cutoff: 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz,
15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
RDE control output (Model 730E and up): 0-10 V (corresponding to 0-10000 rpm),
16-bit, 0.003% accuracy

Digital input/output lines programmable through macro command
Flash memory for quick software update
Serial port or USB selectable for data communication
Cell control: purge, stir, knock
Maximum data length: 256K-16384K selectable
Real Time Absolute and Relative Distance Display
Real Time Probe and Substrate Current Display
Dual-channel measurements for CV, LSV, CA, DPV, NPV, SWV, i-t
CV simulation and fitting program, user-defined mechanisms
Impedance simulation and fitting program

2. Software

Scanning Probe Techniques

SECM Imaging (SECM): constant height, constant current, potentiometric and impedance modes

Probe Approach Curves (PAC)

Probe 'Scan Curve (PSC): constant height, constant current, potentiometric, impedance, and constant impedance modes

Surface Patterned Conditioning (SPC)

Surface Interrogation SECM (SISECM)

Z Probe Constant Current Control

Sweep Techniques

Cyclic Voltammetry (CV)

Linear Sweep Voltammetry

Tafel Plot (TAFEL)

Step and Pulse Techniques

Staircase Voltammetry (SCV)

Chronoamperometry (CA)

Chronocoulometry (CC)

Differential Pulse Voltammetry (DPV)

Normal Pulse Voltammetry (NPV)

Differential Normal Pulse Voltammetry (DNPV)

Square Wave Voltammetry

AC Techniques

AC Voltammetry (ACV)

Second Harmonic AC Voltammetry (SHACV)

Fourier Transform AC Voltammetry (FTACV)

AC Impedance (IMP)

Impedance versus Potential (IMPE)

Impedance versus Time (IMPT)

Galvanostatic Techniques

Chronopotentiometry (CP)
Chronopotentiometry with Current Ramp (CPCR)
Multi-Current Steps

Other Techniques

Amperometric i-t Curve (i-t)
Differential Pulse Amperometry (DPA)
Double Differential Pulse Amperometry (DDPA)
Triple Pulse Amperometry (TPA)
Integrated Pulse Amperometric Detection (IPAD)
Bulk Electrolysis with Coulometry (BE)
Hydrodynamic Modulation Voltammetry (HMV)
Sweep-Step Functions (SSF)
Multi-Potential Steps (STEP)
Electrochemical Noise Measurement (ECN)
Open Circuit Potential - Time (OCPT)
Various Stripping Voltammetry
Potentiometry

Experimental Parameters

CV and LSV scan rate: 0.000001 to 10,000 V/s, two channels simultaneously
Potential increment during scan: 0.1 mV @ 1,000 V/s
CA and CC pulse width: 0.0001 to 1000 sec
CA minimum sample interval: 1 μ s, both channels
CC minimum sample interval: 1 μ s
True integrator for CC
DPV and NPV pulse width: 0.001 to 10 sec
SWV frequency: 1 to 100 kHz
i-t sample interval: minimum 1 μ s, both channels
ACV frequency: 0.1 to 10 kHz
SHACV frequency: 0.1 to 5 kHz
FTACV frequency: 0.1 to 50 Hz, simultaneously acquire 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th harmonics ACV data
IMP frequency: 0.00001 to 1 MHz
IMP amplitude: 0.00001 V to 0.7 V rms
2D and 3D Graphics:
Interactive visualization of SECM surfaces
Color mapping
Laplacian smoothing
Stereoscopic 3D anaglyph imaging
High compatibility: Windows 98 and up, 256 colors (VGA) and up,
no special video card or display required

C. 악세사리

1. Cell cable 1개
2. SECM Cell Kit 1개

3. A/S기간 등 기타사항

설치 후 1년 Warranty

※ 작성 요령

본 규격서는 입찰공고에 게시되는 양식으로서 원하는 사양을 모두 빠짐없이 작성하여야 함.

① 품명 및 수량 : 구매 요청한 물품의 이름 등을 기재하되 하나의 시스템 안에 제작사나 제조업체가 다른 독립된 기능을 갖는 물품이 여러 개인 경우에는 각각의 품명을 구분하여 작성

※ 주장비(Main Part), 보조 장치(Accessory), 부대장비(Option 또는 Attachment) 등 따로 구분하여 작성

② 규격 : 규격은 되도록 상세하게 작성, 각 부속이 있다면 단위(개,대)까지 작성(되도록 국문으로 작성)